

## 耐腐蚀 PtfE 取样勺及酸槽试剂处理清洗篮

货号: PL-CP356



### 简介

High-purity PTFE sampling spoon and cleaning basket designed for corrosive environments. Ensure reagent integrity and operator safety with chemically inert, non-contaminating fluoropolymer construction. Customizable designs available for trace analysis, acid leaching, and demanding laboratory workflows.

### 了解更多

应用	描述	主要优势
痕量金属分析	为环境测试和地球化学调查取样高纯度试剂。	防止样品交叉污染和背景噪声。
半导体晶圆蚀刻	将小型电子组件带入氢氟酸浴中进行表面处理。	完全耐 HF 且具有超净加工环境。
药物合成	在配方过程中，在苛刻的溶剂环境中处理催化剂和活性成分。	化学纯度确保不会与 API 发生反应干扰。
酸消解制备	从浓酸加热块中回收消解容器或固体样品。	保护操作员免受高温酸接触。
航空航天组件清洗	将精密阀门和配件浸入氧化性清洗溶液中。	在工业强度清洁剂中具有长期耐用性。
电池研究	在锂离子研究中处理电解质材料和电极组件。	耐湿性及与电解质盐的化学稳定性。
洁净室储存	用作高纯度含氟聚合物器皿的干燥架或储存篮。	在灭菌后保持器皿的“洁净”状态。

参数组	PL-CP356 规格详情
主要材料	高纯度聚四氟乙烯 (PTFE) / 可选 PFA
型号标识符	PL-CP356 (可定制变体)
设计配置	完全可定制 (勺、篮或混合型)
尺寸	根据客户规格制造定制产品
手柄长度	根据罐体深度和操作员要求可定制
孔径大小	根据流体动力学需要精密钻孔 (适用于篮体)
表面光洁度	高光滑度 CNC 光洁度 (标准)
工作温度	-200°C 至 +260°C
化学相容性	通用 (pH 0-14, 所有有机溶剂和矿物酸)
痕量金属含量	超低 (适用于半导体级和痕量分析)